光学超外差法小平面角精密测量

林 跃 周志尧 王海文

(中国科学院上海光学精密机械研究所)

捉 要

文本用纵向塞曼双频稳频激光器作光源,提出了一种光学超外差法小平面角的精密测量方法。此方法采用相位干涉测量技术,测角灵敏度可达 0.002^{''}.优于其他平面角测量仪的测角灵敏度。 关键词:超外差的;平面角;光电检测器。

一、引 言

高精度光学零件角度的加工和检测,是光学加工和检测领域中的一个重要课题,而平面 度和位置偏差对光学零件加工的性能,具有决定性的影响。目前,国内小平面角测角仪的测 角灵敏度只在0.1^{//11},国外小平面角测角仪的测角灵敏度为0.01″,且高精度测角仪的计算 复杂。同时,在角度测量技术中,测角仪^{11~43}本身就存在着一定的测量不确定度(如坐标测 定仪的倾斜,光学角规中作为标准角的偏向角精度等),因而有必要通过校准,定量地确定测 角仪的测量不确定度的大小,即需要这样的装置,它们的测量不确定度小于被测装置的测量 不确定度。常用的测量装置有光电自动准直仪和电倾斜计^{15~43}。本文利用光学超外差法干 涉测量,测量的不确定度更小,有更显著的效果。

光学超外差法是用频率稍有区别的两束光产生差拍信号,然后用光电检测器接收。由 于光电检测器的输出与入射光强成正比,即与光波电场的平方成正比,因此,两束频率不同 的光波在检测器上相干迭加产生了包含差频的输出,即检测器把两束光的差拍信号位相变 为电信号位相,然后用电学方法测量其位相变化。

本文选用双频激光器作光源,系统采用分偏振法干涉结构¹⁷⁷和相位干涉测量技术, 测量 光学零件的平面度。此方法与其他平面角测角仪相比,具有结构紧凑、测量方便、灵敏度高 等特点。

二、实验原理

系统的实验原理如图 1 所示。由纵向塞曼双频稳频激光器(Z)输出两束 频率分别为 f₊、f₋的左、右旋圆偏振光的共程光束,经 1/4 波片(W)后,变成两束互相垂的共程直线偏 振光束^{[83}经分束器(B.S.)分成二束。一束照射到偏振轴与两线偏振光互成 45°的偏振器 (P₁),两线偏振光发生干涉,由光电检测器(B₁)接收。它与入射光强成正比,则检测器产生

收稿日期: 1987 年 2 月 16 日; 收到修改稿日期: 1987 年 4 月 10 日

了包含差频信号的输出,因此在示波器(O)上得到一个经放大器(A)放大的差频信号,作为





系统的参考信号。另一光束为测量光束,照射到 湿拉斯顿棱镜上[™]:分成两束频率分别为f_{+、}f₋, 互相垂直的线偏振光束,由透镜(L)聚焦在被测 物(S)上两点。两反射光束经透镜和湿拉斯顿棱 镜后,重新组合成一束与入射光平行的两线偏振 光的共程光束。经平面镜(M)反射到偏振轴与两 线偏振光互成45°的偏振器(P₂)上,发生干涉, 由光电检测器(R₂)接收,则在示波器上得到一个

包含被测物平面度信息的差频信号,比较测量信号和参考信号的相位差值φ,以两反射点间 的距离,由相应的计算公式,即可得出被测平面角。

由于选用纵向塞曼双频稳频激光器作光源,则光电检测器(R₁)、(R₂)上的光场都可表示为^[10]:

$$E = E_{+} + E_{-} = \exp[\mathbf{i}(\mathbf{k} + Z_{+} - \omega_{+}t)] + \exp[\mathbf{i}(\mathbf{k}_{-}Z_{-} - \omega_{-}t)], \qquad (1)$$

式中 k 为波数, w 为角频率, Z 为光程。"-"和"+"表示左、右旋圆偏振光。 由于光电检测 器接收到的光强信号 $I \propto |Z|^3$,则比较测量信号和参考信号,即可得出它们的相位差 ϕ .

$$\phi = (k_{+} - k_{-}) (Z_{m} - Z_{r}) + (k_{+} + k_{-}) \frac{1}{2} l, \qquad (2)$$

其中 Z_m、Z, 是测量光束和参考光束的平均光程, 【是测量光束中左、右旋圆偏振光的光程 差。由于

$$k_{+} - k_{-} = \frac{2\pi}{c} (f_{+} - f_{-}) = \frac{2\pi}{c} f',$$

$$(k_{+} + k_{-})/2 = \frac{\pi}{c} (f_{+} + f_{-}) = \frac{2\pi}{c} f_{0},$$

$$Z_{-} - Z_{-} = l'$$

(其中fo是激光原子谱线的中心频率, l'是测量光束和参考光束的平均光程之差),则:

$$\phi = \frac{2\pi}{c} (f'l' + f_0 l)_{\circ}$$
(3)

测量光束与参考光束的相位差变化 4年.

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{c} \left(\Delta f' l' + f' \Delta l' + \Delta f_0 l + f_0 \Delta l \right)_{\circ}$$
(4)

对频差为 10⁶ Hz 量级的塞 曼 稳 频 激 光 器, $\Delta f' < 10^3$ Hz, f_0 为 10¹⁴ Hz 量 级, $\Delta f_0 < 10^6$ Hz^[10~13]。在测量中, l' < 1 m, $\Delta l' < 10^{-3}$ m, $l < 10^{-3}$ m 很容易实现, 因此, 在 Δt 大于 Å 量级的测量中, (4) 式中的 $\Delta f'l'$, $f'\Delta l'$, $\Delta f_0 l \ll f_0 \Delta l$, 即 $f_0 \Delta l$ 对 $\Delta \phi$ 的影响, 远远大于其他三 项, 则(4) 式可写为:

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{c} f_0 \Delta l = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l, \qquad (5)$$

式中 λ 为激光中心波长。

实验干涉光路如图 2 (为分析方便,令此时的被测平面角 θ 为零),入射光束经渥拉斯顿 棱镜后,分成光束 1、光束 2,由透镜聚焦在被测物上二点。当入射光束在渥拉斯顿棱镜中的 分束点,不在透镜的后焦面上时,光束1和光束2在被测物上的两反射光束,经透镜和湿拉, 斯顿棱镜后,虽互相平行,但不完全重合。由几何光学原理可得它们的间距为:

$$\boldsymbol{x} = 2(\boldsymbol{h} - \boldsymbol{f}) \left(\operatorname{tg} \boldsymbol{\alpha}_{+} + \operatorname{tg} \boldsymbol{\alpha}_{-} \right), \tag{6}$$

optic axis of leas

measured

lens' back

oral plane

Z object

reflected light

Fig. 3 Beam path geometry in the

interferometer when h is equal to f

式中 f 为透镜焦距, h 为入射光束的分束点到透镜的距离, a₊, a₋ 分别为两偏振光的分束 角。由(6)式可知, h 和 f 的差值越大, a 就越大,即两反射光束越不重合。当 h 和 f 的差值 足够大时,两反射光束则完全分开。光电检测器不能同时接受到两偏振光束,因而亦无测量 信号输出。因此,在测量时,应使入射光束的分束点处在透镜后焦面上,即 h ± f,使两反射 光束尽可能重合,减小测量误差。



Fig. 2 Beam path geometry in the interferometer when h isn't equal to f

当 h-f 时,由几何光学原理可得:

$$\operatorname{tg} \beta_{+} = \operatorname{tg} \beta_{-} = \operatorname{tg} \beta = b/f,$$

式中 b 为入射光束中心到透镜光轴的距离, β_{+} , β_{-} 为光束 1、光束 2 在被测物上的入射角。 此时, 入射光束和反射光束相对于透镜光轴完全对称,则入射光束和反射光束的间距为 2b。

当入射光束在**渥拉斯顿棱镜中的**分束点处于透镜后焦面上,即h=f(如图 3),在 BK 小于透镜焦深情况下,由几何光学原理可得[附录二],光束 1'、光束 2'和光束 1、光束 2 的光 程差之差为:

$$\Delta l = d\sin 2\theta / \cos(\beta - 2\theta)$$
(7)

incident light

式中d为被测物上两光点间的间距:

$$d = f(\operatorname{tg} \alpha_{+} + \operatorname{tg} \alpha_{-})_{\circ}$$

由于θ很小,θ≪β,则(7)式:

$$\Delta l = 2 d\theta / \cos \beta_{\circ}$$
 (8)

当渥拉斯顿棱镜的分束角 $\alpha < 10^{\circ}$ 时, 有关系 $|\alpha_{+} - \alpha_{-}| \ll \alpha_{+}, \alpha_{-}^{(\circ)},$ 则令 $\alpha = \alpha_{+} = \alpha_{-},$ 由(5) 式和(8)式得:

$$\theta = \lambda / 8\pi f \operatorname{tg} \alpha \Delta \phi \quad (b \ll f),$$
 (9)

$$d = 2f \operatorname{tg} \alpha_{\circ} \tag{10}$$

由(9)式可得:由于被测平面角 θ 与透镜焦距、渥拉斯顿棱镜分束角的正切成反比,则 f_{α} 越大,4 ϕ 随被测平面角 θ 的变化就越大,即系统的测角精度越高。系统的测角灵敏度为 $\delta\theta = \lambda/8\pi f \operatorname{tg} \alpha \delta(4\phi),$ (11) 式中 δ(4φ) 是相位测量系统的测相灵敏度。当相位测量系统选用测相灵敏度为 0.1° 的数 字相位计, d 为 10 mm, 则系统的测角灵敏度可达 0.0018″。

在测量光路中,由于 θ 值的存在使反射光束相对于 $\theta=0$ 时的反射光束在湿拉斯顿棱镜 表面上有一个平移量y。由几何光学原理可得:

$$y = 2\theta (b^2 + f^2)/f_{\circ}$$

由于 θ 很小,实验透镜焦距为几十厘米,因此,y平移量相对于b只是一个小量。

值得注意的是,在测量中入射光束和反射光束的中心距离 2b 应尽可能小。 b 越小,两 反射光束经透镜和渥拉斯顿棱镜后,重合得越好,系统误差越小。但 b 不能为零。 否则,反 射光束返射入激光腔,会引起激光腔衰减,导致激光频率不稳定。另外系统应置于封闭罩 中,且在良好的防震台上进行测量,减小气流、震动对实验测量精度的影响。

三、实验结果和分析

实验原理如图 1。实验选用塞曼双频稳频 He-Ne 激光器,输出光波长为 6328 Å,频差 为 1.64 MHz,频差稳定度优于 1.3×10⁻⁴,实验选用光电二极管作光电检测器,用双踪示波 器监视参考信号和测量信号。用测相灵敏度为 0.1°的 BX-23 型高频数字相位计测量系统 的相位变化。



Fig. 4 Difference of the phase between the reference signal wave and the measuring signal wave is O



8卷

Fig. 5 Difference of the phase between the reference signal wave and the measuring signal wave is $\frac{\pi}{2}$

图 4、图 5 清楚地表明了被测平面角 θ 变化, 引起测量信号和参考信号相位差的 $\pi/2$ 变化。

图 6, 图 7 描绘了在渥拉斯顿棱镜的分束角 α 和透镜焦距 f 变化时,实验和理论的 θ ~ Δφ 关系。由图可得,实验结果与理论计算相符合。当渥拉斯顿棱镜的分束角 α 和透镜焦距 增大时, Δθ 变化引起的 Δφ 变化量也相应增大,呈线性关系,即系统的测角灵敏度变大。同 时,由实验可得,系统的测角范围,随透镜焦距 f 的增大而增大,随渥拉斯顿棱镜分束角的增 大而减小。因此,选择不同焦距的透镜和不同分束角的渥拉斯顿棱镜,即可得到不同的测角 灵敏度和测角范围。

在系统精密测量平面角中,气流对测角灵敏度的影响较大。当光束的分束点稍稍偏离

54



Fig. 6 Comparison of the experimental and theoretical results of the measured angle θ with the different focal length of the lens f



Fig. 7 Comparison of the experimental and theoretical results of the measured angle θ with the different divergence angle of the Wollaston prism

Table 1 Comparison of the experimental and theoretical results of the

$\alpha(\text{deg.})f(\mathbf{mm})$	ðθ(sec)	
	theoretical	experimental
a=0.15 f=-120	0,029	0.031
a=0.15 f=37	0.093	0.109
$\alpha = 1.65 f = 120$	0.0026	0.0028
a=1.65 f=37	0.0085	0.0104

angle-measuring sensitivity

透镜的后焦面(如图 2),则两反射光束经透镜和湿拉斯顿棱镜后,将不完全重合。因此气流 对它们各自光程的影响就增大,导致它们的光程差不断地随气流影响而变化,表现为测量信 号的持续抖动。另外,入射光束和反射光束的中心距离 2b 应尽可能小,使两反射光束在渥 拉斯顿棱镜中的共光束点与入射光束的分光束点尽可能接近,则两反射光束经湿拉斯顿棱 镜后能较好重合,从而减小误差,提高系统的测角灵敏度。同时,由于系统测量参考信号 和测量信号相位差的精度很高,工作台的震动也会引起一定的信号抖动,影响测角精 度。

四、结 论

理论分析和实验结果表明,光学超外差分偏振干涉测量平面角方法,是一种高精度的测 角方法,其测角灵敏度可达0.0018"。因此,此方法不仅可用来检测高精度光学零件的平面 角,而且能测量其他测角仪的测量不确定度,校准角度标准等。此方法与其他测角仪相比, 具有结构紧凑,计算方便的特点。

参考文献

[1]	私人通讯。
[2]	P. Hoffmann et al.; Feingeratechnik, 1984, No. 1 (Jan), 18~20.
[3]	W. Beyer; Measurement, 1984, 2, No. 1 (Jan-Mar), 14~17.
[4]	私人通讯。
[5]	R. Jablanski, A. Toyama; Bull. PME (TLT), 1979, 43, No. 1 (Jan), 29~33.
[6]	B. Schatz; Bull. BNM, 1979, 43, No. 1 (Jan), 52~58.
[7]	叶声华;《激光在精密计量中的应用》,(机械工业出版社,1980),84。
[8]	私人通讯。
[9]	梁 铨廷;《物理光学》,(机械工业出版社,1980),211。
[10]	ibid, 288~289.
[11]	私人通讯。
[12]	郭继华; <清华北大理工学报>, 1975, 2, No. 4 (Apr), 53~62。
[13]	中国计量院激光组;《物理》,1973,2,No.1 (Feb),35~39。

Precise opto-heterodyne measurement of small plane angle

LIN YAO, ZHOU ZHIYAO AND WANG PENWEN (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

(Received 16 February 1987; revised 10 April 1987)

Abstract

This paper discussed an opto-heterodyne technique for small-plane-angle measurement with a frequency-stabilized longitudinal Zeeman laser as the light source. It employs the phase measuring interferometric technique. Its angle-measuring sensitivity can reach 0.002", exceeding that of the other plane-angle-measuring techniques.

Key words: heterodyne; plane angle; photodector.